

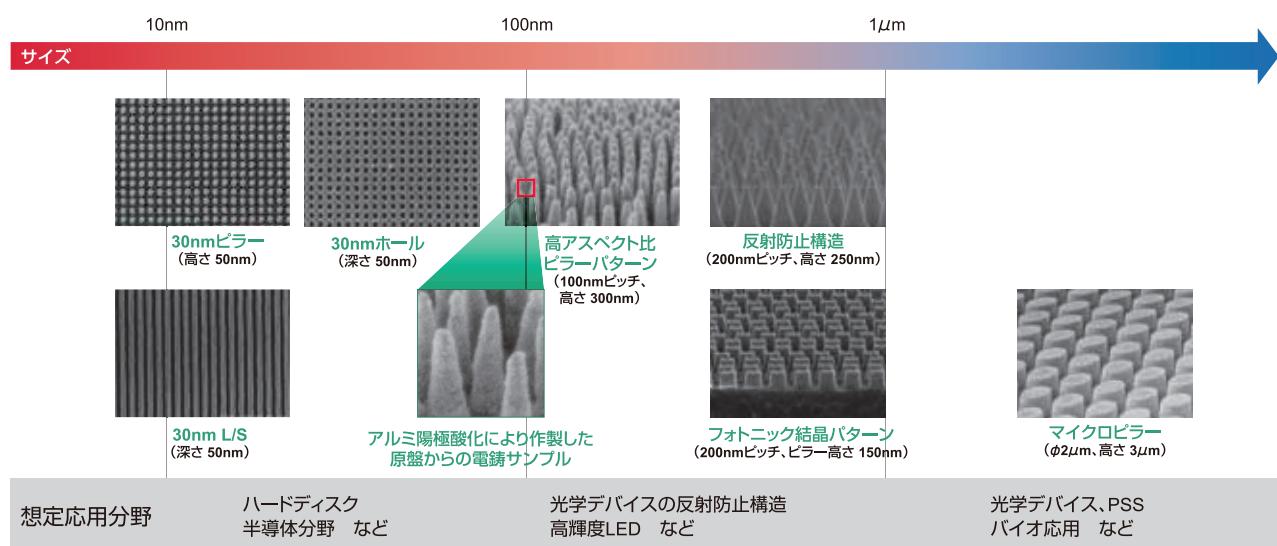
ナノ構造Ni金型

Nano-patterned Ni mold

ナノインプリント技術での量産に貢献!
1枚のSi原盤から大量複製が可能な金型

活用事例

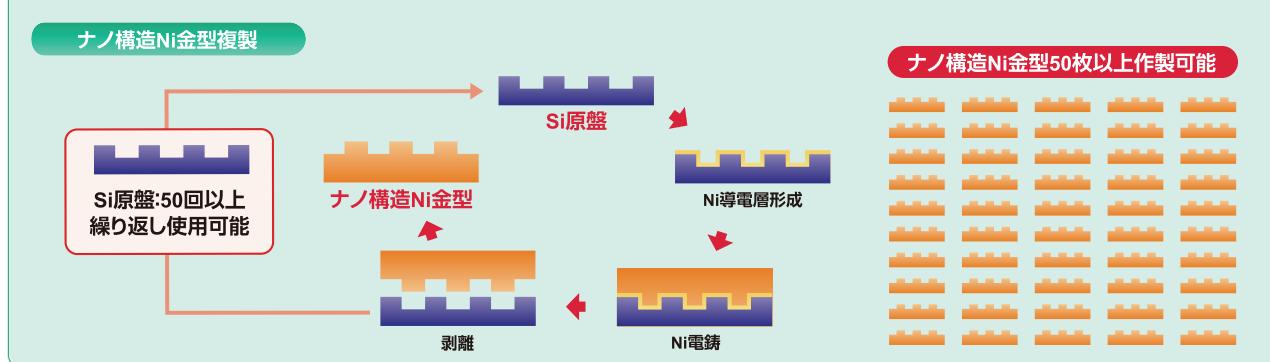
ナノインプリント用モールド、射出成形用金型(スタンパー)として。
ロール用薄型Niモールドも可能。



特長

1. 低欠陥/高平坦を実現する、ナノ構造Ni金型パイロット製造ライン
2. 欠陥検査を含めた検査体制により、高品質ナノ構造Ni金型の提供が可能
3. 25nmレベル、アスペクト比>2の超微細パターン転写が可能

ナノ構造Ni金型作製プロセス

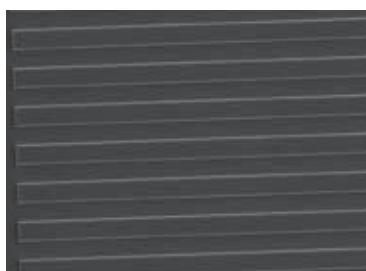


ナノ構造マスター モールド(原盤)製作

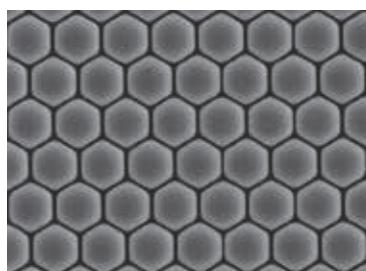
- ・サンプルワーク向け小スペースから □200mm描画
- ・2D・3Dパターン描画

描画サンプル

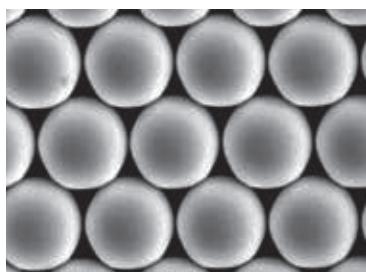
描画サンプル(SEM画像)



10 μm LS
(深さ 8 μm)



3 μm HEX
(深さ 1 μm)



3 μm サークル
(深さ 1 μm)



マイクロピラー
2um ϕ
(高さ 2.6um)

描画例

マイクロ流路
MLA(マイクロレンズアレイ)
回折格子
MNA(マイクロニードルアレイ)
超撥水
L&S(ラインアンドスペース)
反射防止
マイクロピラー / ホール
ヘキサゴン
サークル
高アスペクト構造

次プロセスも充実対応

1 1枚の原盤から大量のNi電鋳金型を製作

2 ナノインプリント/射出成形で小ロットから大量生産まで対応

3 表面処理で親水/撥水/反射防止を付与